

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】令和6年4月1日(2024.4.1)

【公開番号】特開2022-170043(P2022-170043A)

【公開日】令和4年11月10日(2022.11.10)

【年通号数】公開公報(特許)2022-207

【出願番号】特願2021-75914(P2021-75914)

【国際特許分類】

C 23 C 16/455(2006.01)

10

H 01 L 21/31(2006.01)

G 05 D 7/06(2006.01)

【F I】

C 23 C 16/455

H 01 L 21/31 B

G 05 D 7/06 Z

【手続補正書】

【提出日】令和6年3月22日(2024.3.22)

20

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0033

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0033】

図1に示すように、第1気化供給装置10Aおよび第2気化供給装置10Bは、それぞれ、第1および第2気化部12A、12Bと、第1および第2気化部12A、12Bの下流側に設けられた第1および第2圧力式流量制御装置20A、20Bと、第1および第2圧力式流量制御装置20A、20Bの上流側の供給圧力P0(すなわち気化部12A、12Bで生成されたガスの圧力)を測定する第1および第2供給圧力センサ16A、16Bを有している。また、本実施形態の第1気化供給装置10Aおよび第2気化供給装置10Bは、第1および第2気化部12A、12Bの上流側に配置された第1および第2液体補充弁18A、18Bをそれぞれ有している。

30

40

50